

大分工業高等専門学校 / 株式会社久光大分 共催

日本電子株式会社 / オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社 協賛

ジョイントセミナーのご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

昨今、様々な高機能材料が開発される中で、微小部の観察、分析および結晶構造の解析に対するニーズは年々高まっています。
今回のセミナーでは、このような解析で重要な役割を担うFE-SEM&EDS/EBSD装置のご紹介をさせていただきます。
奮ってご参加頂ければ幸いです。

敬具

微小部観察および分析セミナー

～FE-SEM&EDS/EBSD装置を用いた微小部観察、分析および結晶解析～

日時：2017年1月26日(木)13:00～16:35

会場：大分工業高等専門学校 専科棟4F
アカデミックホール

プログラム (開場:12:30)	
13:00-13:05	開会のご挨拶
13:05-14:10	「FE-SEMの基礎と高倍率観察およびチャネリングコントラスト像取得のテクニック」 日本電子株式会社
14:10-15:15	「EDS/EBSDの原理と結晶相、結晶方位およびひずみ解析」 オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社
15:15-15:30	休憩
15:30-16:30	「装置見学会」 大分工業高等専門学校 株式会社 久光大分
16:30-16:35	閉会のご挨拶
16:35-	「FE-SEM&EDS/WDS/EBSD装置に関する技術相談会」



The Business of Science®

セミナーに関するお問い合わせ
大分工業高等専門学校 総務課企画係
〒870-0152 大分市大字牧1666番地
TEL : 097-552-6450 FAX : 097-552-6106 E-mail : kikaku@oita-ct.ac.jp

微小部観察および分析セミナー

【日時】 2017年1月26日(木)
13:00 ~ 16:35 (開場12:30)

【参加費】 無料

【定員】 50名

【会場】 大分工業高等専門学校
アカデミックホール
〒870-0152 大分市大字牧1666番地

【アクセス】
(<http://www.oita-ct.ac.jp/guide/access.html>)

JR大分駅前から大分バスで約20分
「大分駅前6番乗り場(府内中央口)」または「中央通りフォーラス前6番乗り場」
「大分駅前3番乗り場(府内中央口)」または「中央通りマクドナルド前3番乗り場」

【お申し込み方法】

以下、お申し込みご記入欄に必要事項をご記載の上、
FAXあるいはメールにてお申し込み下さい。

＜セミナー参加申込先＞

大分工業高等専門学校 総務課企画係
FAX : 097-552-6106
E-mail : kikaku@oita-ct.ac.jp



独立行政法人 国立高等専門学校機構

大分工業高等専門学校
National Institute of Technology, Oita College



申込書(お申し込みご記入欄)

貴社名:	
部署名:	
ご住所:	〒
お名前:	
TEL:	
FAX:	
E-mail:	



セミナーに関するお問い合わせ
大分工業高等専門学校 総務課企画係
〒870-0152 大分市大字牧1666番地
TEL : 097-552-6450 FAX : 097-552-6106 E-mail : kikaku@oita-ct.ac.jp